

目 次

1 はじめに	6-1
1.1 電子入射器（線形加速器）の役割	6-1
1.2 電子線形加速器・電子入射器の開発史	6-2
1.2.1 最初のRF電子線加速器	6-2
1.2.2 バンチ列ビーム生成（プリバンチャー・バンチャー）	6-2
1.2.3 大電流・単バンチビーム生成（サブハーモニックバンチャー）	6-3
1.3 低エミッタンスビームの要求	6-4
1.4 低エミッタンス電子入射器	6-5
2 電子集群と初段加速	6-7
2.1 電子入射部で取扱う電子ビームのエネルギーと速度	6-7
2.2 空間電荷効果による横方向発散	6-7
2.3 機能複合型電子入射器	6-8
2.3.1 グリッド電極付き熱電子銃によるビームパレス生成	6-8
2.3.2 RF空洞による電子集群・初段加速	6-10
2.3.3 バンチャーシステムにおける横方向ビーム発散	6-14
3 低エミッタンス電子入射器	6-17
3.1 低エミッタンス電子入射器の基本設計	6-17
4 PARMELAによる軌道計算	6-19
4.1 PARMELAの特徴	6-19
4.2 PARMELA計算の準備	6-19
4.2.1 RF空洞の電磁場分布の入力	6-19
4.2.2 電磁石の収束磁場分布の入力	6-22
4.2.3 電子の初期条件	6-22
4.3 SACLA電子入射器の計算例	6-23
4.4 機器変動によるビームへの影響	6-27
5 低エミッタンス電子入射器の構成	6-29
5.1 ビームチョッパー	6-30
5.2 電子入射器のRFシステム	6-31
5.2.1 サブハーモニックバンチャー	6-34
5.2.2 Lバンド初段加速システム	6-35
5.3 地磁気補正コイル	6-37
6 低エミッタンス電子入射器のビーム性能	6-38
6.1 ビーム性能	6-38
6.1.1 エネルギープロファイル	6-38
6.1.2 ビームエミッタンス	6-38
6.1.3 ビーム安定度	6-39
付録 A	6-41
付録 B	6-45
参考文献	6-46